

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2021 рік

Інформація про план

UA-P-2021-10-27-000414-c - 9eb59d4aa9d94bf999024ee1468daae5

1. Найменування плану: ДК 021:2015: 42940000-7 - Машини для термічної обробки матеріалів (Вакуумна піч RTP Tube Furnace HS-01200-60IC-MRTP, або еквівалент) (42942200-3 - Вакуумна піч)
2. Сума: 235 000.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 27.10.2021 09:39

Інформація про замовника

5. Найменування: Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 05416952
7. Місцезнаходження: 03028, Україна, м. Київ, Київ, Проспект Науки будинок 41
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Вакуумна піч RTP Tube Furnace HS-01200-60IC-MRTP, або еквівалент
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК 021:2015: 42940000-7 Машини для термічної обробки матеріалів
11. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 235 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		235 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Жовтень 2021